



作品番号 : 30705332

作品タイトル : (Si・ケイ素) 半導体・LSI

作家 :

キャプション :

コレクション : OPO

ソース :

撮影地 :

撮影年月日 :

学術名 :

クレジット表記 : (c)OPO / Artefactory

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 4215px × 2810px

印刷サイズ : 30.6cm × 20.4cm

データサイズ : 4.3MByte

ファイル形式 : JPEG